

平成26年度 環境モニタリング集計結果

光和精鉱株式会社

要素		排ガス		排気		放流水 ^{※1}		大気(敷地境界)			
項目		PCB	ダイオキシン類	PCB	ダイオキシン類	PCB	ダイオキシン類	PCB(東)	PCB(西)	PCB(南)	PCB(北)
単位		mg/m3N	ng-TEQ/m3N	mg/m3N	ng-TEQ/m3N	mg/L	pg-TEQ/L	ng/m3N	ng/m3N	ng/m3N	ng/m3N
頻度		1回/6カ月		1回/1年		1回/1カ月	1回/6カ月	1回/6カ月			
H26年度	H26.4.1	0.00006	0.0073	1.0×10^{-6}	$<1.0 \times 10^{-5}$	-	-	0.12	0.2	0.13	0.13
	H26.4.5	-	-	-	-	<0.0003	1.4	-	-	-	-
	H26.5.27	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	H26.6.24	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	H26.7.29	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	H26.8.26	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	H26.9.30	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	H26.10.7	0.000027	0.0014	-	-	-	-	0.21	0.31	0.83	0.27
	H26.10.11	-	-	-	-	<0.0003	0.62	-	-	-	-
	H26.11.25	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	H26.12.24	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	H27.1.27	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	H27.2.24	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
H27.3.31	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	

※1 滞留時間を考慮し、排水は排ガス測定日から4日後に採取する。